ng 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 145093

⑤Int Cl.⁴ C 07 F 07 C 51/353 62/38 79/35. C 07 D 307/00

庁内整理番号 識別記号 8018-4H ❸公開 昭和62年(1987)6月29日

8318-4H 6785-4H

6640-40 ※審査請求 未請求 発明の数 6 (全13頁)

ポドフィロトキシンおよび関連化合物製造用中間体、並びにその製 9発明の名称 造方法および利用

> 頭 昭61-289727 ②特

願 昭61(1986)12月4日 砂出

図1985年12月5日⑬米国(US)⑩805484 優先権主張

アメリカ合衆国 ニユーヨーク州 13066 フエイエツト カネコ タクシ ⑫発 明者

ヴィル ケスラー レーン 109 アメリカ合衆国 ニユーヨーク州 13066 フエイエツト ヘンリー エス エル 明 何発 者

ヴィル ヴアニダ レーン 116 ウオン

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10154 ニユーヨーク ブリストルーマイアー **①出** 願

パーク アベニユー 345 ズ コムパニー

弁理士 中村 稔 外4名 79代 理 人 最終頁に続く

ポドフイロトキシンおよび関連 1.発明の名称 化合物製造用中間体、並びにそ の製造方法および利用

2.特許請求の範囲

(1) 式、

あり;R®は水素またはカルポキシル保護基 であり; R 4 およびR 6 は各独立に水素また は(低級)アルコキシであり;Rs は水素ま たはフェノール保護基であり;R'、R'お よびR®は各独立に低級(アルキル)または フェニルである〕

の化合物。

- (2) R¹ およびR² が一緒にしてメチレンジオキ シであり、R° がエチルであり、R' およびR° が各メトキシであり、R⁵ がメチルであり、R⁷ 、 R® およびR® が各メチルである、特許請求の 範囲第(1)項記載の化合物。
- (3) 式、

〔式中、R¹ およびR² は各独立に水素または (低級)アルコキシであるか、あるいはR¹ およびR² は一緒にしてメチレンジオキシで

特開昭62-145093(2)

NI OR 2 R 1 0 OR 2 R 1 0

[式中、R ¹ およびR ² は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはR ² およびR ² は一緒にしてメチレンジオキシ あり; R ³ は水素またはカルポキシル保護基 であり; R ⁴ およびR ⁶ は各独立に水素また は(低級) アルコキシであり; R ⁵ は水素 たはフェノール保護基であり; R ¹⁰ は水素、 低級(アルキル)、低級(アルコキシ)また はニトロである]

および R² は一緒にしてメチレンジオキシであり; R³ は水素またはカルボキシル保護基であり; R⁴ および R⁶ は各独立に水素または(低級)アルコキシであり; R⁵ は水素またはフェノール保護基であり; R¹⁰は水素、低級(アルキル)、低級(アルコキシ)またはニトロである〕

の化合物。

- (6) R' およびR' が一緒にしてメチレンジォキッであり、R' がエチルであり、R' およびR' が各メトキッであり、R' がメチルであり、R' が水素である、特許請求の範囲第(5)項記載の化合物。
- (7) 式、

の化合物。

(4) R¹ およびR² が一緒にしてメチレンジオキシであり、R³ がエチルであり、R⁴ およびR⁵ が各メトキシであり、R⁵ がメチルであり、R¹º が水素である、特許請求の範囲第(3)項記載の化合物。

(5) 式、

(式中、R' およびR² は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはR'

〔式中、 R¹ および R² は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいは R¹ および R² は一緒にしてメチレンジオキシで あり; R⁴ および R® は各独立に水素または (低級) アルコキシであり; R⁵ は水素または はフェノール保護基であり; R¹®は水素、低 級 (アルキル)、 低級 (アルコキシ) または ニトロである〕

の化合物。

特開昭62-145093(3)

(8) R' およびR² が一緒にしてメチレンジオキ シであり、R⁴ およびR⁶ が各メトキシであり、 R⁵ がメチルであり、R¹⁰が水素である、特許 請求の範囲第(7)項記載の化合物。

(9) 式、

(式中、R¹ およびR² は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはR¹ およびR² は一緒にしてメチレンジオキシで あり; R³ は水素またはカルボキシル保護基

〔式中、R¹ºは水素、低級(アルキル)、低級 (アルコキシ)またはニトロであり、Xはハロゲンである〕

とを反応させることを含む、特許請求の範囲第・ (3)項記載の化合物を製造する方法。

- 10) 反応が約-50℃~20℃の温度で行なわれる、特許請求の範囲第(9)項記載の方法。
- (II) 反応が触媒量のルイス酸の存在下に行なわれる、特許請求の範囲第(9)項記載の方法。
- 62 R'およびR² が一緒にしてメチレンジオキンであり、R³ がエチルであり、R⁴ およびR⁶ が各メトキンであり、R⁵ がメチルであり、R⁷ 、R⁸ およびR⁹ が各メチルであり、R¹⁰が水業であり、Xがクロロである、特許請求の範囲第(9)項記載の方法。

03) 式、

であり; R⁴ およびR⁶ は各独立に水素または(低級)アルコキシであり; R⁵ は水素またはフェノール保護基であり; R⁷ 、R⁶ およびR⁹ は各独立に低級(アルキル)またはフェニルである1

を有する化合物と、式、

を有するピスペンジルオキシメタンまたは式、

ΧШ

を有するペンジルオキシメチルハライド

【式中、R' およびR° は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはドー およびR° は一緒にしてメチレンジオキシル あり; R° は水素またはカルボキシル保護 であり; R° およびR° は各独立に水素 は(低級) アルコキシであり; R° は水素 たはフェノール保護基であり; R¹º は水素 に級 (アルキル)、低級 (アルコキシ) また はニトロである】 を有する化合物を還元し、特許請求の範囲(5)項 記載の化合物を反応混合物から分離することを 含む、特許請求の範囲第(5)項記載の化合物を製 造する方法。

- (4) 還元が~20℃~20℃の温度で還元剤の存在下に行なわれる、特許請求の範囲第(3)項記載の方法。
- © 還元剤が LiBH4、NaBH4 、NaBH4CN 、LiBHC2H5 およびZn(BH4)2からなる群から選ばれる、特許 請求の範囲第04項記載の方法。
- © R' およびR° が一緒にしてメチレンジオキシであり、R° がエチルであり、R° およびR° が各メトキシであり、R° がメチルであり、R'° が水素である、特許請求の範囲第63項記載の方法。

O7) 式、

を有する化合物を還元し、特許請求の範囲第(7) 項記載の化合物を反応混合物から分離すること を含む、特許請求の範囲第(7)項記載の化合物を 製造する方法。

- (B) 還元が-20℃~20℃の温度で還元剤の存在下に行なわれる、特許請求の範囲第07項記載の方法。
- © 還元剤が LiBH4、NaBH4 、NaBH3CN 、LiBHC2H5 およびZn(BH4)2からなる群から選ばれる、特許 請求の範囲第0の項記載の方法。
- R' およびR' が一緒にしてメチレンジオキシであり、R' がエチルであり、R' およびR' が各メトキシであり、R' がメチルであり、R' が水素である、特許請求の範囲第の項記載の方法。
- (21) 特許請求の範囲第(7)項記載の化合物を水素 化することを含む、式、

[式中、R- およびR² は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはR-およびR² は一緒にしてメチレンジオキシで あり; R³ は水素またはカルボキシル保護基 であり; R⁴ およびR⁵ は各独立に水素また は(低級) アルコキシであり; R⁵ は水素 たはフェノール保護基であり; R¹⁰ は水素 に板(アルキル)、低級(アルコキシ)また。 はニトロである)

[式中、R' およびR' は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはR' およびR' は一緒にしてメチレンジオキシで あり; R' およびR' は各独立に水素または (低級) アルコキシであり; R' は水素また はフェノール保護基である]

の化合物を製造する方法。

(22) 水素化がPt、ラネーNi、およびRhからなる群から選ばれる触媒の存在下に行なわれ

特開昭62-145093(5)

る、特許請求の範囲第(21)項記載の方法。

- (23) R' およびR' が一緒にしてメチレンジオ キシであり、R' がエチルであり、R' およ びR' が各メトキシであり、R' がメチルであ る、特許請求の範囲第(22)項記載の方法。
- (24) ポドフイロトキシンを製造する方法であって、
 - (a) シスーエチル1、2、3、4ーテトラヒドロー6、7ーメチレンジオキシー4ーオキソー1ー(3、4、5ートリメトキシフェニル)ナフタレンー2ーカルボキシラートをヘキサメチルジンラザンおよびトリメチルシリルヨージドで処理して相当するエノールシリルエーテルを得、
 - (b) 前記エノールシリルエーテルとピスペンジルオキシメタンとを、触媒量のトリエチルシリルトリフレートの存在下に反応させては、
 ℓ 〔1 α, 2 α, 3 β〕 エチルー1, 2,
 3, 4 テトラヒドロー3 ペンジルオキシメチルー4 オキソー1 (3, 4, 5 ト)

- (c) 前記 d , ℓ [1α, 2α, 3β] エチル
 1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-3-ベン
 ジルオキシーメチル-4-オキソー1-(3,
 4, 5-トリメトキシフェニル) ナフタレン
 2-カルボキシラートのC4カルボキシル
 基を還元してネオポドフイロトキシンペンジ
 ルエーテルを得、
- (d) 前記ネオポドフイロトキシンペンジルエーテルを水素化してネオポドフイロトキシンを与え、
- (e) 前記ネオポドフィロトキシンを加水分解し、 縮合試薬で処理してポドフィロトキシンを生 成させる、

ことを含む方法。

(25) 式Ⅳ、

を有する化合物と式XI、

$$R \stackrel{R}{\longrightarrow} S i \longrightarrow X$$

(式中、R'、R'およびR'は各独立に低級 (アルキル)またはフェニルであり、Xはハ ロゲン原子またはトリフルオロメタンスルホ

ナート基である〕

- の化合物とを反応させることを含む、特許請求 の範囲第(1)項記載の式 V の化合物を製造する方 法。
- (26) 反応が-78℃~25℃の温度で非求核性 塩基の存在下に行なわれる、特許請求の範囲第 (25)項記載の方法。
- (27) 式XIの化合物がトリメチルシリルヨージド、 t ブチルージメチルシリルヨージドまたはトリエチルシリルヨージドである、特許請求の範囲第(25)項または第(26)項配載の方法。

・3. 発明の詳細な説明

発明の背景

(1) 発明の背景

本発明は抗腫瘍薬として知られるポドフイロトキシンおよび関連化合物に転化できる中間体を指向する。より詳しくは、本発明はポドフイロトキシンの有効な全合成に関する。さらに本発明はそのような中間体を製造する方法および該中間体をポドフイロトキシンおよび関連化合物に容易に転化される公知中間体に転化する方法を提供する。

(2) 従来技術の説明

ポドフィラムの若干の種から分離された公知リグナンラクトンであるポドフィロトキシン(I)は強力な細胞毒薬である。天然に存在するかなは若干の天然存在化合物から誘導される特徴的関連化合物が知られている。これらの化合物の若干は抗腫瘍活性を有するが、他のものはそのような活性を有する化合物に転化させるのに有用である。ポドフィロトキシンは抗腫瘍薬エトポンドおよび

ジャーナル・オブ・オルガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.)、31、4004~4008(1966)において、ゲンスラーほか(W. J. Gensler and C. D. Gatsonis)がピクロポドフィリンの〇ーテトラヒドロピラニル誘導体のエノラートクエンチングによるエピマー化を通るポドフィロトキシンの全合成の完成を記載している。しかし、このエピマー化は完全に進行せず、ポドフィロトキシンおよびピクロポドフィロリンのおイロトキシンのシスーラクトン異性体であるピクロポドフィリンは構造:

その類似体の製造に重要な中間体である。ポドフィロトキシンは次の構造:

を有する。

ポドフィロトキシンの鍵分子特徴は(1) C 2 ー C 3 トランスラクトン、および(2) C l および C 2 置換基間のシス関係である。エトポシドの合成に対し、グリコシド化段階において C 4 β グリコシドのみが得られるので C 4 ヒドロキシ基はα (ポドフィロトキシン) 配位であることができる。

を有する。

ジャーナル・オブ・オルガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.)、46、2826~2828 (1981)にケンデ(A. S. Kende)ほかがピベロナールから4.5%の全収率を有する12段階のポドフイロトキシンの改善された全合成について報告している。しかし、ケンデ(Kende)合成は製造および次の上記ゲンスラー(Gensler)合成に類似するピクロポドフイリンのエピマー化を必要とする。

ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエティ(J. Am. Chem. Soc.)、103、6208~6209(1981)に、ラジャパクサほか(D. Rajapaksa and R. Rodrigo)がゲンスラーほかおよびケンデほかの上記参照文献に前に記載されたようなピクロポドフィリンのポドフィロトキシンへの転化に存在する熱力学障害を回避するポドフィロトキシンの新規合成法を報告している。しかし、該合成法は二環式前駆物質の製造を必要とし、満足な収率は繰りかえし操作によ

特開昭62-145093(フ)

ってのみ達成することができる。

発明の概要

本発明によるポドフイロトキシンの製造もまた ピクロポドフイリン中間体を回避し、さらに式:

のゲンスラー(Gensler)ケトンで出発する新規かつ有効な立体特異的合成を提供する。

本発明は式:

ミカル・ソサイエテイ(J. C. S.)、Perkin I、271~276(1982)〕は塩基およびホルムアルデヒドを用いてC3におけるヒドロキシメチル化を試みた。これは主にピスアルキル化生成物を生じ、収率は高くなかった。本発明はピスアルキル化を回避してC2に所望の立体化学を有する生成物を与える。

本発明によるポドフイロトキシンおよび関連化 合物の合成は図式 I に示される。

のシスーゲンスラーケトンが有限的安定性を有することの認識に基く。この安定性はC2でエピマー化することなくC3にヒドロキシメチル基を組み込むことを可能にする。

前にケンデ(Kende)ほか(ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイエテイ(J. Amer. Chem. Soc.)、99、 $7082\sim7083$ (1977)およびジャーナル・オブ・オルガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.)、46、 $2826\sim2828(1981)$)およびマーフィー(Murphy)ほか〔ジャーナル・オブ・ジ・ケ

特開昭62-145093(8)

図式 【(続き)

$$\mathbb{R}^{s}$$

式中、R' およびR² は各独立に水素または (低級) アルコキシであるか、あるいはR' およ びR² は一緒にしてメチレンジオキシであり; R³ は水素またはカルボキシル保護基であり; R⁴ お よびR⁶ は各独立に水素または(低級)アルコキ シであり; R⁵ は水素またはフェノール保護基で あり; R⁷、 R⁸ およびR⁹ は各独立に低級(ア ルキル)またはフェニルであり; R¹⁰は水素、低 級(アルキル)、低級(アルコキシ)またはニト ロである。

図式 I 中の化合物 V 、VI 、VII および VII は新規中間体である。

発明の詳細な説明および特許請求の範囲に用いた「(低級) アルキル」および「(低級) アルコキシ」という語は1~6個の炭素原子を含む非枝分れ鎖または枝分れ鎖のアルキルまたはアルコキシ基、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプチル、はープチル、アミル、ヘキシルなどの基を意味する。好ましくはこれらの基は1~4個の炭素原子を含み、最も好ま

しくはそれらは1個または2個の炭素原子を含む。 特別な例で指定しないかぎり、発明の詳細な説明 および特許請求の範囲に用いた「ハロゲン」とい う語は塩素、ファ素、臭素およびョウ素を含める ものとする。

ル・オブ・ジ・ケミカル・ソサイエティ (J. C. S.) Prekin I、271~276 (1982);マーフィーほか (W. S. Murphy and S. Wattanasin) に記載された改良法により製造することができる。

図式 I の反応 B は式 IV の化合物からのエノールシリルエーテル、式 V の化合物、の製造を示す。 これは式 IV の化合物と式: テオドラ・ダブリュ・グリーン (Theodora N. Green) 〔ジョン・ワイリー・アンド・サンズ (John Wiley & Sons)、1981)中、フェノールについて第3章に、カルボキシルについて第5章に開示され、それらは参照により加入される。発明の詳細な説明

アリールテトラロン出発物質、式皿のR-およびR² が一緒にしてメチレンジオキシであり、R⁴ およびR⁶ がメトキシであり、R⁵ がメチルである化合物はジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミストリー(J. Am. Chem. Soc.)、82、1714~1727(1960)、ゲンスラー(W. J. Gensler)ほか、に記載された一般よトキシであり、R² が水素であるか、またはR⁴ が水素またはエチルであり、R⁴ およびR⁶ がメトキシであり、R⁵ がメチルである化合物はまたジャーナ

$$R^{\bullet}$$
 S_{i} X_{i}

(式中、R¹、R⁰ およびR⁰ は前記のとおりであり、Xはハロゲン原子またはトリフルオロメ タンスルホナート基である)

を有する試薬とを反応させることにより行なわれる。反応は一18℃~25℃の温度で非求核性塩 基の存在下に行なわれる。C2におけるエピマー 化を回避するため、可能な最も温和な条件を使用 すべきである。シリル試薬X [は、例えばトリメ チルシリルトリフルオロメタンスルホナート (TMSOTf)、トリメチルシリルョージド、 セーブチルージメチルシリルョージド、またはトリエチルシリルョージドであることができる。

式Vの化合物は、式Vの化合物を精製または分離することなく式VIの化合物に転化できる(図式Iの反応C)。これは式Vの化合物と式:

特開昭 62-145093 (10)

を有するピスペンジルオキシメタンまたは式:

を有するペンジルオキシメチルハライド、 (式中、R¹⁰は前記のとおりであり、Xはハロゲンである)

はの反応により行なわれる。この反応はルイス酸例えば TMSOTf 、 $2nC\ell_2$ 、 $2nBr_2$ および $TiC\ell_4$ の存在下に行なわれる。反応は約-50 -20

この反応は約0~約50℃、好ましくは約25℃ の温度で行なわれる。

本発明の方法によれば、C2アニオンは、それがラクトンとして結合し、またラクトンが開けばカルボキシラート塩がC2における脱プロトン化を抑制するのでエピマー化しない。

特定態様の説明

以下の実施例1~6において、融点はトーマス・フーバー(Thomas-Hoover)毛管融点測定装置で記録され、未補正である。プロトンNMRスペクトルはブルカー(Bruker)WM360分光計でラメチルシランを内部標準として用いて記録した。赤外スペクトルはニコレット(Nicolet)5DXFT IR分光光度計で測定した。クロマトグラフはウオルム(Woelm)シリカゲル(0.040~0.063mm)を用いてフラッシュクロマトグラフ法で行なうか、または0.5mm E.メルク(E. Merck)シリカゲルプレート(60F~254)を用いて行なった。

実施例1

との温度で、好ましくは約0℃で行なうべきである。

式 VI の化合物は - 20 ℃ ~ 20 ℃ の温度で 通元 剤例えば LiBH。、NaBH。、NaBH。CN 、LiBHC2H。ま たは Zn(BH。)。を使用して C4 カルボニル基を 還元 することにより式 VIIIの化合物に 転化される。 化合 物 VIIIは、本反応の副生成物として得られる。

図式Iの反応Fは式IXの化合物を得るための式 個の化合物の脱ペンジル化を示す。脱ペンジル化 は標準水素化条件により、すなわち触媒例えば Pt 、ラネーNi、Rh および溶媒例えばTHF、エタノールおよび酢酸エチルの使用により行なうことができる。この反応は 0~50 ℃、好ましくは約25 ℃の温度で行なわれる。

式区の化合物は水性塩基で処理し、次に縮合試薬、例えばジシクロヘキシルカルボジイミド、1
ーシクロヘキシルー3 - (2 - モルホリノエチル)
ーカルボジイミドメトロートルエンスルホナート、
クロロギ酸イソプロビルなどで処理することにより式Xの化合物に転化される(図式Iの反応G)。

d, ℓ シスーエチル1, 2, 3, 4ーテトラヒドロー6, 7ーメチレンジオキシー4ーオキソー1ー(3, 4, 5ートリメトキシフェニル)ナフタレンー2ーカルポキシラート(\mathbb{N} a)、(\mathbb{R}^1 および \mathbb{R}^2 は一緒にしてメチレンジオキシ、 \mathbb{R}^3 = $\mathbb{C}_2\mathbb{H}_3$ 、 \mathbb{R}^4 および \mathbb{R}^6 = \mathbb{O} \mathbb{C} \mathbb{H}_3 、 \mathbb{R}^5 = \mathbb{C} \mathbb{H}_3 である化合物 \mathbb{N})

へキサン中の nBuLi 溶液 (1.7 M、16.5 mℓ、28ミリモル)を、ジイソプロピルアミン (3.94 mℓ、28ミリモル)のTHF10 mℓ中の溶液に-78 でで滴加した。-78 でで20分間かくはんした後、化合物Ⅲa(R¹~R°が本実施例の表題に規定したとおりである化合物Ⅲ)(3.0 g、7.0ミリモル)のTHF溶液を加えた。溶液を-40でに1時間加温し、次いで濃HCℓ 5 mℓをTHFで10 mℓに希釈した(濃HCℓ 5 mℓをTHFで10 mℓに希釈した)を加えた。反応混合物を氷水で希釈し、酢酸エチルで抽出した。NaSO4上で乾燥し、溶媒を除去すると由色固体が得られた。これを熱エタノールから再結晶すると表題化合物2.11g(70%)が

得られた;

mp 1 4 6 - 1 4 8 \odot : NMR(CDC1₃) δ 1.22 (t, 3H, J=7Hz), 2.74 (dd, 1H, J=18.1, 4.2Hz), 2.93 (dd, 1H, J=18.0, 13.3Hz), 3.72 (s, 6H), 3.80 (s, 3H), 4.10 (m, 2H), 4.66 (d, 1H, J=4.7Hz), 6.03 (s, 1H), 6.04 (s, 1H), 6.17 (s, 2H), 6.62 (s, 1H), 7.54 (s, 1H); IR(KBr) 1731, 1674, 1590, 1504, 1481, 1255, 1130, 1038, cm⁻¹ \circ

元素分析:計算値 (C23H24De・0.25H2D):

C. 63.81; H. 5.70

測定值:C, 63,59; H, 5,43

実施例2

d. ℓ シスーエチル(1、2 - ジヒドロー 6、 7 - メチレンジオキシー 4 - トリメチルシリルオ キシー1 - (3、4、5 - トリメトキシフェニル) ナフタレン - 2 - カルポキシラート(V a)、 (R ' およびR ' は一緒にしてメチレンジオキシ、 R = C 2 H s 、 R ' およびR * = O C H s 、 R * = C H s 、 R ' 、 R * およびR * = C H s で

ルー4ーオキソー1ー〔3、4、5ートリメトキシフェニル〕ナフタレンー2ーカルボキシラート (VIa)、(R^1 および R^2 は一緒にしてメチレンジオキシ、 R^3 = C_2H_3 、 R^5 および R^6 = OCH。、 R^5 = CH。、 R^{10} = Hである化合物 VI)

A. 実施例2で得られた粗Va化合物をCH₂Cℓ₂ 5 mℓに再溶解し、-20℃でピスペンジルオキシメタン(912 mg、5ミリモル)のCH₂Cℓ₂ 10 mℓ中のTMSOTf 溶液0.1 mℓを含む溶液に加えた(TMSOTf 溶液はTMSOTf 10gをCH₂Cℓ₂ 10 mℓに溶解することにより調製した)。室温で18時間かくはんした後、反応混合物を飽和NaHCO。溶液で洗浄し、Na₂SO4上で乾燥した。溶媒を除去し、残留物のSiO2(4%酢酸エチルーCH₂Cℓ₂)クロマトグラフィーを行なうと表題化合物 613 mg(回収された出発物質170 mgを考慮して70%)が得られた、

mp 1 0 7 - 1 0 9 t : NMR (CDC1:)

ある化合物V)

化合物IVa(856mg、2ミリモル)の乾燥 CH,Cℓ。10mℓ中の溶液に3℃でトリエチ ルアミン(304mg、3ミリモル)およびトリメ チルシリルトリフルオロメタンスルホナート (TMSOTf、667mg、3ミリモル)を加え た。混合物を室温で1時間かくはんした。混合物 を再び冷却し、同量のトリエチルアミンおよび TMSOTfを加えた。混合物を室温で1時間か くはんし、次いで冷飽和NaHCO。溶液で洗浄 した。有機層をNa₂SO。上で乾燥し、濃縮する と粗表題化合物が得られた、

d, ℓ [1 α , 2 α , 3 β] - $x \neq \nu$ 1, 2, 3, 4- τ 1, 5 t F μ - 3 - \prec 2 \vee ν ν ν τ 4

81.19 (t. 3H, J=7Hz), 2.99 (dt. 1H, J=
12.21Hz), 3.63 (dd, 1H, J=9.2, 3.3Hz), 3.71
(s. 6H), 3.78 (s. 3H), 3.83 (dd, 1H, J=
12.5, 5.0Hz), 4.01 (m, 2H), 4.30 (dd, 1H,
J=9.0, 2.3 Hz), 4.36 (d, 1H, J=12.2Hz),
4.50 (d, 1H, J=12.1Hz), 4.56 (d, 1H, J=5.1Hz),
6.01 (s. 1H), 6.02 (s. 1H), 6.10 (s. 2H),
6.59 (s. 1H), 7.29 (m, 5H), 7.55 (s. 1H);
IR(KBr) 1733, 1672, 1590, 1560, 1532, 1250,
1130, 1035 cm⁻¹。

元素分析:計算值(C₃₁H₃₂O₃·0.25H₂O):

C. 67.32; H. 5.92

測定值: C. 67.24; H. 5.93

B. 化合物 Na (140 mg、0.33ミリモル)の CH₂Cℓ₂5 mℓ中の溶液に0℃でトリエチ ルアミン(55μℓ、0.40ミリモル)および TMSOTf (80μℓ、0.40ミリモル)を 加えた。0℃で0.5時間かくはんした後、同量 のトリエチルアミンおよびTMSOTf を加え た。反応混合物をさらに0.5時間かくはんした

後飽和NaHCO。溶液で洗净した。CH2Cl2 層をNa2SO、上で乾燥し、蒸発させると粗 Va化合物が得られた。この物質をCH2Cl2 5 mlに再溶解して-78℃に冷却した。ペン ジルオキシメチルクロリド(100mg、 0.8ミ リモル)の添加後、TiCl。(44μℓ、 0.4ミリモル)を滴加した。かくはんを-78 でで 1 時間、および室温で一夜続けた。反応混 合物をCH₂Cℓ₂ で希釈し、ブラインで洗浄 した。Na.SO、上で乾燥し、溶媒を蒸発させ た後得られた残留物を、SiO2 (5% EtDAc - C H₂ C ℓ₂) 上でクロマトグラフを行なう と化合物 VI a 8 5 mg (回収された出発物質 5 0) mgを考慮して74%収率)が得られた。この物 質はNMRおよび質量分析法により本実施例の Aで得られた生成物に等しかった。

実施例 4

mg (43%) が得られた。

元素分析:計算值(C29H28O8・H2O):

C. 66.65; H. 5.77

測定值:C, 66.70; H, 5.54

より極性のバンドは第1の表題化合物 (VIIa) 70 mg (25%) が得られた。

NMR (CDC1,) δ 1.08 (t, 3H, J=7.1 Hz), 2.75 (m, 1H), 2.99 (dd, 1H, J=11.9, 5.4 Hz), 3.50 (t, 1H, J=8.5Hz), 3.68 - 3.89 (m, 4H), 3.75 (s, 6H), 3.80 (s, 3H), 4.27 (d, 1H, J=5.5Hz), 4.49 (d, 1H, J=12.0Hz), 4.57 (d, 1H, J=12.0Hz), 4.77 (d, 1H, J=7.7Hz), 5.90 (s.

および

ネオポドフイロトキシンペンジルエーテル(wa)、 (R^1 および R^2 は一緒にしてメチレンジオキシ、 $R^2=C_2H_3$ 、 R^4 および $R^5=OCH_3$ 、 $R^5=CH_3$ 、 $R^{10}=H$ である化合物wa)

化合物 VI a (400 mg、0.55ミリモル)の乾燥THF5 m l 中の溶液に0 ℃でLiBH。溶液(THF中2 M)0.6 m l を加えた。室温でかくはんした後、反応を飽和NH。C l 溶液の添加によりクエンチした。生成物を酢酸エチルで抽出し、酢酸エチル層をNa2SO4上で乾燥した。溶媒の蒸発後に得られた残留物を、SiO2プレート(10%酢酸エチルーCH2Cl2)上でクロマトグラフを行なうと第2の表題化合物、すなわちネオポドフィロトキシンペンジルエーテル120

1H), 5.91 (s, 1H), 6.23 (s, 2H), 6.38 (s, 1H), 7.07 (s, 1H), 7.33 (m, 5H)。 化合物 VI a は温和な塩基の存在下に化合物 VII a に 転化させることができる。 実施例 5

ネオポドフイロトキシン(\mathbf{K} a)、(\mathbf{R} ¹ および \mathbf{R} ² は一緒にしてメチレンジオキシ、 \mathbf{R} ³ および \mathbf{R} ⁶ = \mathbf{O} \mathbf{C} \mathbf{H} ₃ 、 \mathbf{R} ⁵ = \mathbf{C} \mathbf{H} ₃ の化合物 \mathbf{K})

mp 2 3 5 - 2 3 7 \odot : N M R (C D C l₃) δ 3.02 (t. 1H, J=4.5Hz), 3.17 (m. 1H), 3.67 (t. 1H, J=4.8Hz), 3.76 (m, 1H), 3.78 (s. 6H), 3.85 (s. 3H), 4.25 (d. 1H, J=4.7Hz), 5.18 (d.

特開昭62-145093 (13)

1H, J=4.8Hz), 5.95 (d. 1H, J=1.0Hz), 5.97 (d. 1H, J=1.0Hz), 6.27 (s. 2H), 6.49 (s. 1H), 6.74 (s. 1H); IR(KBr) 3425. 1764. 1592. 1508. 1489. 1333. 1255. 1240. 1125. 1037 cm⁻¹. 元素分析:計算値 (C22H220g·0.5H20):

.C. 62.40; H. 5.47

測定值: C, 62.34; H. 5.22

実施例6

ポドフイロトキシン(X a)、(R¹ およびR² は一緒にしてメチレンジオキシ、R° およびR° = O C H 。、R⁵ = C H 。である化合物)

ネオポドフィロトキシン (Xa) (33 mg、 0.08ミリモル)をTHF1mℓおよび水2mℓ に溶解し、1 N - N a O H 溶液 0.2 m l で室温で 2.5時間処理した。生じた溶液を冷却し、1N-HC ℓ 溶液で酸性にした。それを速やかに酢酸エ チルで抽出し、酢酸エチル層をブラインで洗浄し、 Na, SO, 上で乾燥した。溶媒の蒸発後に得られ た残留物を乾燥THF2mℓに溶解し、氷浴温度 で2時間ジシクロヘキシルカルポジイミド(25

mg、 0.12 ミリモル) で処理した。生じた混合物 を蒸発させ、SiOェプレート(20%酢酸エチ ル-CH2Cl2)上でクロマトグラフを行なう と表題化合物15mg(45%)が得られた、

mp 2 3 4 - 2 3 6 °C. NMR (CDC1:) δ 1.99 (d. 1H, J=8.1Hz). 2.77-2.87 (m, 2H). 3.76 (s. 6H), 3.81 (s. 3H), 4.09 (t. 1H, J= 9z), 4.59 (d. 1H, J=5.1Hz), 4.61 (t, 1H, J=6.9Hz), 4.77 (t. 1H, J=8Hz), 5.97 (d, 1H, J=1. 2Hz), 5. 98 (d. 1H, J=1. 2Hz), 6. 37 (s. 2H). 6.51 (s. 1H); 7.11 (s. 1H); [R(KBr) 3420. 1765, 1592, 1508, 1485, 1240, 1130 cm ' o 元素分析:計算値 (C22H22Oe・0.25H2O):

C, 63.08; H, 5.41

測定值:C. 63.00; H. 5.33

第1頁の続き

庁内整理番号 識別記号 @Int_Cl.⁴ C 07 D 317/70 C 07 C 69/75 C 07 D 493/04

101

7822-4C